

## 電気・電子関係機器 (加工・製造)

| 機器番号 | 機器名       | メーカー / 型式                           | 仕様  | 概要・用途                      | 料金<br>円/時間 |
|------|-----------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| E100 | スパッタリング装置 | (株)アルバック /<br>isp-2000-LC3          | スパッタ方式：デポジションアップ、静止対向型マグネトロンスパッタ、<br>サイズ：φ2インチ×1枚、<br>ターゲットサイズ：φ2インチ×3枚、<br>基板加熱：最大 800℃、<br>スパッタ電源：DC500W×1台 | 薄膜（多層）の作製                  | 1,920      |
| E101 | マニュアルプローバ | (株)日本マイクロニクス /<br>モデル 705A          | 4 針、試料サイズ：5 インチ   | 半導体や電子部品の I-V 特性試験などの電氣的評価 | 270        |
| E102 | マスクアライナー  | ミカサ(株) / MA-20                      | UV 露光、マニュアルタイプのコンタクト露光機、4 インチ φ サイズまで   | ウェハ等への微細パターンの形成            | 660        |
| E103 | スピコーター    | ミカサ(株) / 1H-D7                      | 4 インチ φ サイズまで   | フォトレジストの回転塗布               | 200        |
| E104 | 真空熱処理装置   | 真空理工(株) /<br>ゴールドイメージ<br>炉ユニット P610 | サイズ:50mm 立方体<br>温度：800℃まで   | 電子デバイス等の熱処理                | 830        |